

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2030. április 23 – május 6.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Munkaszüneti nap	Munkaszüneti nap	Hegy Ádám Cu egykristály, 6 mikr. vastag pillárok készítése, 10 db. FIB, ETD VG	Szabó Csaba szulfidok vizsgálata FIB, ETD RK, VG	Kaló Júlia botritis vizsgálata 3 minta ETD, BSED, ESEM üzemmód VG, RK, DZ	Ratter Kitti Cu, Al, Ag FIB, EBSD	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16					Nguyen Duc Quang mikrobiális energiacellák vizsgálata ETD, BSED, ESEM üzemmód VG, RK, DZ		
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor